Multi-Stacked 無絶縁 REBCO パンケーキコイルの 局所的常電導転移時の電磁的挙動 Electromagnetic behavior during a local normal transition in multi-stacked no-insulation

REBCO pancake coils

<u>尾下 遥</u>,鄭 斉一,市川 哲理,柿本 雄太,金原 徹郎,石山 敦士(早稲田大学);野口 聡(北海道大学); 渡部 智則,長屋 重夫(中部電力)

ONOSHITA Haruka, Zheng Qiyi, ICHIKAWA Tetsuri, KAKIMOTO Yuta, KINPARA Tetsuro, ISHIYAMA Atsushi (Waseda Univ.); NOGUCHI So (Hokkaido Univ.); WATANABE Tomonori, NAGAYA Shigeo (Chubu Electric Power Co.,Inc) E-mail: atsushi@waseda.jp

1. はじめに

無絶縁コイル(以下「NI コイル」)では、電流が常電導転移 部を避けて隣接ターンへ転流し、ホットスポットの形成を抑制 できることが示唆されている。これにより、従来の絶縁コイルで は二律背反の関係にある高電流密度化と高熱的安定性を両 立できる巻線方式として期待されている。しかし、積層 NI コイ ルでは、あるコイル内で常電導転移が発生すると通電電流が 一定でも発生磁場が変化し、他のコイルに電圧が誘導され電 流分布や全体の発生磁場が変化するといった絶縁コイルとは 異なる電磁的挙動をすると考えられる。そのためコイル内の振 舞を明らかにする必要がある。今回は内径 60[mm]の小口径 NI ダブルパンケーキコイルを作製し、これを 3 個積層して局 所的常電導転移を模擬した実験と数値解析を行い、NI コイル 特有の電磁的挙動について検討を行ったので報告する。

2. 実験方法

今回の実験で用いた試作NIコイルとREBCO線材の諸元を Table.1 に示す。各ダブルパンケーキコイルの上段,巻線中 央の25ターン目に抵抗値が1000[Ω]のヒーター(歪ゲージ) を設置した。さらに、NIコイルの中央にはホール素子が設置さ れている。実験は液体窒素中で行い、積層した各NIコイル (DP1,DP2,DP3)はそれぞれ直列に接続して通電した。

3. 実験結果と数値解析結果

Fig.2 にスタックした中央の DP2 のヒーターに 10 秒間入熱 した場合の中心磁場の変化を, Fig.3 に各 NI コイルの両端電 圧の様子をそれぞれ示す。DP2 の中心磁場は上下の NI コイ ルよりも大きく減衰している。これは NI コイル内で局所的常電 導転移が発生した場合に転流によって周方向電流が減少し, 径方向電流が増加する現象によるもので,先行研究[1]で示さ れている。DP2 の下段コイルおよびDP1, DP3 では,磁場の減 少を妨げる誘導電流が発生していると考えられる。また, ヒータ ー入熱を止めると中心磁場の値は元に戻ることから NI コイル 内の電流分布が局所的常電導転移前に戻ったといえる。

また、Fig.4,5 に今回の実験に対して行った数値解析の結 果から中心磁場の変化と各 NI コイルの両端電圧の様子をそ れぞれ示す。なお、数値解析には各パンケーキコイル毎に周 方向と径方向の電流を求める集約型簡易計算方法[3]を使用 した。中心磁場の変化を実験結果と比較すると、ヒーター投 入時のそれぞれのコイルにおける磁場減少やヒーター入熱を 止めた後の中心磁場が元に値に戻っていく様子がよく再現さ れた。

本研究は科研費基盤研究 A(No. 26249036)によった。

参考文献

- A.Ikeda, et al.: Abstracts of CSSJ Conference, Vol.92 (2015) P.92
- S.Yashiro, et al.: Abstracts of CSSJ Conference, Vol.93 (2016) P.12
- S.Noguchi, et al.: Abstracts of CSSJ Conference Vol.95 (2017) P.20

Table.1 Specifications of NI REBCO Pancake coil		
	Parameters	Values
REBCO	Tape width (mm)	4.00
Conductor	Copper stabilizer	20
	thickness(µm)	
	Tape Ic @77K, self-field (A)	>80
NI	i.d; o.d (mm)	60;70
Coil	Height (mm)	10.0
	Turn per pancake	50
	Number of DP	3
	Coil Ic @77K, self-field (A)	60



Fig.2 Magnetic field traces during a heater input (Experiment)







Fig.4 Magnetic field traces during a heater input (Simulation)



Fig.5 Voltage traces during a heater input (Simulation)

超高磁場用無絶縁 REBCO マグネットの熱的・機械的安定性 Thermal and mechanical stability of no-insulation REBCO magnets for ultra high magnetic field generation

<u>野口 聡</u>(北海道大学/MIT); PARK Dongkeun (MIT); HAHN Seungyong (SNU/NHMFL); 岩佐 幸和 (MIT) <u>NOGUCHI So</u> (Hokkaido Univ./MIT); PARK Dongkeun (MIT); HAHN Seungyong (Seoul National Univ./NHMFL); IWASA Yukikazu (MIT)

E-mail: noguchi@ssi.ist.hokudai.ac.jp

1. はじめに

無絶縁巻線技術 (No-Insulation Winding Technique; NI) [1] の登場により REBCO マグネットの安定性が向上した。液体窒 素冷却下において、臨界電流以上の電流を通電しても、焼損 することなく、ダメージを受けにくいマグネットとして広く認識さ れている。Self-Protecting 機能と呼ばれることもあり、REBCO マグネット開発に欠かせない技術となってきている。そして、 超高磁場 (30 T 以上)発生に NI-REBCO マグネットが応用さ れ始めている。例えば、米国国立高磁場研究所 (NHMFL) で は、31.1 T のバックグラウンド磁場中で、12 個の NI REBCO パ ンケーキで 14.4 T の発生に成功した (合計 45.5 T)。また、 NHML ではインサートコイルに NI REBCO パンケーキを用い ることで 32 T の発生にも成功している。MIT では、1.3 GHz NMR マグネットの開発を進めている。

本報告では、このような30 T 以上の超高磁場を発生する 際の NI REBCO マグネットの熱的・機械的安定性について、 シミュレーションを通じて検討していく。

2. NI REBCO マグネットの熱的・機械的安定性

超高磁場マグネットに共通している事項としては、NI 巻線 技術、パンケーキ巻きを採用し、インサートコイルとして使用、 もしくはネスティッド構造をしていることである。そして、大電流 を流すために、液体ヘリウムによる浸漬冷却を採用している。 これまでの NI REBCO マグネットの性能試験では、液体窒素 による浸漬冷却がほとんどであったため、運転電流の大きさ が大きく異なっていると言える。しかし、NI REBCO マグネット を大電流運転している場合に、局所的な常電導転移が起き ても、次ターンに電流が迂回することで、局所的な高発熱が 起きなくなり、焼損を防げる。

一方で、超高磁場発生用 NI REBCO マグネットは、パンケ ーキが積層された構造が採用されており、一つのパンケーキ が常電導転移した場合に、その隣のパンケーキコイルに大き な誘導電流が流れてしまう。そして、運転電流と誘導電流によ り発生するフープ力が許容フープ力を超え、パンケーキが破 損することが予見される。したがって、このような NI REBCO マ グネットは、常電導転移により焼損こそはしないが、機械的に 大きなダメージを受けることになる。

3. 超高磁場 NI REBCO マグネットのシミュレーション

熱的・機械的安定性評価のためのシミュレーションとして、6 ダブルパンケーキ(DP)コイルが 15 T のバックグラウンドコイル 中で運転している条件を想定する。6DP コイルの諸元を表1 に示す。液体ヘリウムによる冷却を想定し、200 A 通電中に一 番下のシングルパンケーキコイル(SP 12)が突然、常電導転 移したと仮定した(図1中の 0.5 s に常電導転移)。シミュレー ション方法は各コイルの周方向と径方向の電流を求める簡易 方法[2]を使用した。

図1に周方向電流と中心磁場の時間推移を示す。SP 12 が 常電導転移し、まず SP 11 に大きな誘導電流が流れているこ とがわかる。そして、0.68 s 付近で SP 11 も常電導転移し、そ の後は、短時間に SP 10 \rightarrow SP 1 と次々に常電導転移を引き



Fig. 1. Time transition of azimuthal current and on-axis field. The SP 12 transitions into normal state at 0.5 s.



Fig. 2. Time transition of strain of each single pancake.

起こしている。そして、周方向電流も次第に大きくなっていることが分かる。

続いて、各パンケーキコイルの歪みの時間変化を図2に示 す。REBCOテープ線材の最大許容歪みを0.4%と想定した時、 常電導転移前では問題ないが、0.5 s 以降は順次シングルパ ンケーキが常電導転移し、SP 1 – 11 の歪みが最大許容歪み 0.4%を超えていることが確認できる。これにより、REBCO テー プ線材は機械的破損が起きたと想定できる。

以上より、超高磁場下での NI REBCO マグネットでも熱的 に非常に安定しており、常電導転移を引き起こしても焼損す ることはないであろう。しかし、大電流が誘導されることにより、 大きなフープ力が加わり、機械的な破損を引き起こすことがシ ミュレーションにより明らかになった。

参考文献

- S. Hahn, et al.: IEEE Trans. Appl. Supercond., 21 (2010) pp. 1592-1595.
- S. Noguchi, et al.: Abstracts of CSSJ Conference Vo. 95 (2017) p. 20.

導電性樹脂を用いた REBCO コイルの伝導冷却試験 Test results of a conduction-cooled REBCO coil by using conductive epoxy resin

宮崎 寛史, 岩井 貞憲, 宇都 達郎, 草野 貴史, 小柳 圭, 石井 祐介, 野村 俊自(東芝エネルギーシステムズ)

MIYAZAKI Hiroshi, IWAI Sadanori, UTO Tatsuro, KUSANO Takashi,

KOYANAGI Kei, ISHII Yusuke, NOMURA Shunji (Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

E-mail: hiroshi17.miyazaki@toshiba.co.jp

1. はじめに

高温超電導コイルは、熱的安定性が高いため、低温超電 導コイルに比べてクエンチする可能性は低い。しかし、万が一 クエンチしてしまうと、ホットスポットが発生し、焼損してしまう危 険性が極めて高い。我々は、伝導冷却型高温超電導コイル の焼損を防止する方法として、導電性樹脂を用いてターン間 を短絡させ、異常時には、導電性樹脂を介して電流を迂回さ せる方法を開発した。コイル保護は、一般的に電流密度およ び蓄積エネルギーが高いほど困難となるため、今回、導電性 樹脂を使用した内径 500 mm、2 積層の REBCO コイルを試作 し、伝導冷却中にて通電試験を実施した。

2. コイル試作

樹脂含浸したコイルが冷却時の熱応力で劣化することを 防止するために、コイルを径方向に分割することが有効である。 径方向の分割とターン間の短絡を両立するため、離形処理し たポリイミドテープと REBCO 超電導線材を共巻した含浸コイ ルにおいて、コイル側面のみ導電性樹脂で含浸する構成とし た。導電性樹脂をコイル側面に塗布した内径 500 mm、154 タ ーンのシングルパンケーキコイル 2 枚の間に伝熱板として 0.25 mm の高純度アルミシートを挿入して接着し、2 積層コイ ルを試作した。試作した 2 積層コイルの諸元を Table 1 に示 す。

3. 伝導冷却試験

導電性樹脂を塗布した2積層コイルを伝導冷却試験装置 に組み込み, 高純度アルミシートを2段 GM 冷凍機の2段ス テージに取り付けた。また、コイル温度を任意の温度に設定 できるようにするため,2段ステージにヒータを取り付けた。コイ ルに流れている周方向の電流と径方向の電流は直接測定す ることが困難であるため、中心磁場を測定して、磁場係数の 値から周方向の電流を算出し、電源電流と周方向電流の差 分から径方向電流を算出した。最初に,電流が導電性樹脂を 介して径方向に迂回することを確認するため,コイル温度を 40 K に設定した状態で, 10 A 通電し, 遮断試験を実施した。 Fig. 1 に規格化した電源電流 I/IO および中心磁場 B/B0 を 示す。時定数は,89秒であり、径方向の抵抗に換算すると 1.2 mΩであった。次に、コイル温度 40 K で、300 A 通電した 状態で、2段ステージに取り付けたヒータによりコイル温度を 上昇させる試験を実施した。試験結果を Fig. 2 に示す。コイ ル温度の上昇とともに、コイルに電圧が発生し、周方向電流 が減少して、径方向に迂回する現象が観測された。 最終的に, 2 積層間の差電圧が 1 V を超えて、電源が遮断したが、コイ ルは焼損することなく,その後の再測定の結果,劣化等の異 常がないことを確認した。

4. まとめ

導電性樹脂を使用した内径 500 mm, 2 積層コイルを試作 し,伝導冷却中にて通電試験を実施した。コイル温度 40 K, 300 A 通電時にコイル温度を上昇させる試験を実施した結果, コイルに電圧が生じてもすぐに熱暴走することなく,電流が径 方向に迂回して,焼損を回避できることを確認した。

 Table 1 Specification of two stacked pancake coils

 impregnated with conductive epoxy resin

 Tape width (mm)

 4

 Tape thickness (mm)

 0.17

Tape length (m)	518
Inner diameter (mm)	500
Outer diameter (mm)	570
Height (mm)	10
Number of turns/pancake	154
Number of pancake	2
Inductance (mH)	107
(Reference value)	



Fig. 1 Sudden discharging test result of two stacked pancake coils impregnated with conductive epoxy resin



Fig. 2 Overcurrent test result of two stacked pancake coils impregnated with conductive epoxy resin

短尺線材を用いた模擬的実験による

薄膜線材で巻かれた伝導冷却マグネットのクエンチ保護についての検討(1)

Examination of quench-protection possibility of coated-conductor magnets through simulation

experiments using short pieces of coated conductor (1)

<u>雨宮 尚之</u>, 羅 熙捷, 井上 覚(京大);曽我部 友輔(京大・学振 DC1) <u>AMEMIYA Naoyuki</u>, LUO Xijie, INOUE Satoru (Kyoto University); SOGABE Yusuke (Kyoto University, JSPS DC1) E-mail: amemiya.naoyuki.6a@kyoto-u.ac.jp

1. 背景

低温超伝導マグネットのクエンチ保護については、クエンチ 検出器にて電圧を検出したのち、遮断器で電源からマグネッ トを切り離し、外部の保護抵抗でエネルギーを吸収するという 方法が広く用いられている。一方、高温超伝導マグネットのク エンチ検出・保護は困難であると言われているが、仮に電圧 監視によりクエンチを検出できたとして、保護抵抗でエネルギ ーを吸収し電流を減少させれば焼損・劣化を防げるかどうか について、系統的に調べた実験例は少ない。

2. 実験の考え方

高温超伝導線の遅いクエンチ伝搬を考慮すると、短尺線材 を用いた実験で、マグネットのクエンチ初期についてある程度 模擬できると考えられる。すなわち、常伝導転移検出後、実際 のマグネットではインダクタンスと抵抗により決まる時定数で電 流が指数関数減衰するところを、短尺線材では電流が指数 関数減衰するように電源を制御すれば、隣接ターンの影響な どを無視すれば、短尺線材の端まで常伝導部が到達するま では、短尺線材の常伝導部の振る舞いはマグネットにおける 常伝導部の振る舞いをある程度模擬できると考えられる。

3. 実験装置と短尺線材試料

実験装置の概念図をFig.1に示す。試料は伝導冷却された 有効長150 mmの直線状薄膜線材で、線材面に垂直に最大 5 Tの磁界を印加し、最大500 Aの電流を流すことができる。 常伝導転移前の初期定常温度を測定するためのセルノックス 温度センサ、常伝導部を発生させるためのヒータ、常伝導電 圧を測定するための電圧タップが取り付けられている。

4. 実験手順

実験の手順は以下の通りである。

- 1. 試料に所定の磁界を印加する。
- 2. 試料の温度を所定の値に制御し、臨界電流を測定する。
- 3. 所定の電流を流し、温度を所定の値に制御する。
- 4. ヒータにより常伝導部を発生させる。
- 5. 試料全体の電圧(全電圧)が所定の値(検出電圧)になったら(マグネットのクエンチ検出を模擬)、所定の遅延時間待って(遮断器動作までの遅れなどを模擬)、試料電流をあらかじめ設定した時定数で指数関数減衰させる(外部抵抗によるエネルギー吸収時の電流減衰を模擬)。

6. 試料の劣化の有無を調べるため、臨界電流を測定する。

以上の手順の実験を、(磁場、)温度、電流、検出電圧、(遅 延時間、)電流減衰時定数を変化させて行う。

5. 実験結果の一例

一例として、磁界 2 T、初期定常温度 30 K、電流 240 A、検 出電圧 100 mV、遅延時間 0.1 s、時定数 1.5 s の場合の、クエ ンチ・電流減衰過程の電流、全電圧、ヒータ付近の電圧をもと に分流モデルにより銅の抵抗の温度依存性から見積もったホ ットスポット温度の時間変化を Fig. 2 に示す。用いた線材の銅 メッキ厚さは 41 μ m である。このクエンチ前後の 100 μ V/m で 定義した臨界電流、10 μ V/m で定義した臨界電流、10–100 μ V/m でフィッテングして求めた n 値を Table 1 に示した。この 場合、電流減衰が十分速やかであったために線材は劣化していないことがわかる。

謝辞

本研究は科学技術振興機構の研究成果展開事業「戦略的 イノベーション創出推進プログラム」の支援によるものである。

Table 1. Critical current and n value of sample before and after quench experiment (2 T, 30 K)

	Before	After
Critical current (100 μ V/m)	380 A	380 A
Critical current (10 μ V/m)	372 A	373 A
n value (fitted from the E-I data	90	94
within 10–100 μ V/m)		



Fig. 1 Schematic view of experimental setup (VT: voltage tap, TS: temperature sensor, Cu-T: copper current terminal).



Fig. 2 An example of experiment results: (a) current and voltage of entire sample (VT1-VT10), (b) estimated hot spot temperature near quench heater (VT5-VT6).

— 151 —

短尺線材を用いた模擬的実験による薄膜線材で巻かれた伝導冷却マグネットの クエンチ保護についての検討(2)

Examination of quench-protection possibility of coated-conductor magnets through simulation experiments using short pieces of coated conductor (2)

羅 熙捷, 井上 覚(京大);曽我部 友輔(京大·学振 DC1);雨宮 尚之(京大) LUO Xijie, INOUE Satoru (Kyoto University), SOGABE Yusuke (Kyoto University, JSPS DC1); AMEMIYA Naoyuki (Kyoto University) E-mail: x-luo@asl.kuee.kyoto-u.ac.jp

1. 目的

「短尺線材を用いた模擬的実験による薄膜線材で巻かれた 伝導冷却マグネットのクエンチ保護についての検討(1)」で説 明した方法により、主に、電流の大きさ、電流減衰時定数を変 化させて、劣化・焼損が起こらない、言い換えればマグネット のクエンチ保護の可能性がある運転領域を見極めることが、 本報告の実験の目的である。

我々は、薄膜線材で巻いたコイルで構成された2 極マグネ ットを放医研の HIMAC ビームラインに設置し、粒子ビーム入 射に対する安定性を評価する予定である。今回の実験は、こ れに先立ち、粒子ビーム入射により常伝導部が発生したとき のクエンチ保護の可能性を検討するものとも位置付けられる。

2. 試料線材

Table 1 に諸元を示すフジクラとSuperPower で製造された二 種類の線材で実験を行った。前者は厚さ41 μ m × 2 の銅安定 化層を持ち、温度30 K、外部磁場2 T で臨界電流値が約380 A である。この線材は、放医研で試験されるマグネットの製作 に用いた線材とほぼ同等なものである。後者は、厚さ20 μ m × 2 の銅安定化層を持ち、温度30 K、外部磁場2 T で臨界電流 値が約220 A である。

3. 実験結果

電流の大きさ、電流減衰時定数を変化させてクエンチ試験 を行った。クエンチにより劣化・焼損が起こったかどうかを Fig. 1 にまとめた。Fig. 1 に示したクエンチ試験は全て磁界 2 T、温 度 30 K、常伝導検出電圧到達から電流減少開始までの遅延 時間 0.1 s で行った。Fig. 1(a)のフジクラ製線材の試験、Fig. 1(b)の SuperPower 製線材の試験で、検出電圧はそれぞれ 100 mV, 50 mV としたが、意図して異なる値としたわけではな い。各セルにおいて、番号は当該試料線材のクエンチ試験の 通し番号、〇・×はクエンチ試験後に臨界電流の劣化(ある いは断線)があったかどうかを示している。また、一部のセル に書かれている温度は分流モデルと銅の抵抗値の温度依存 性を用いて、クエンチヒータ付近の電圧から計算したホットス ポット温度である。

銅安定化層厚さが 41 μ m × 2 のフジクラ製線材で、電流減 衰時定数を 1 s とした場合、電流を 290 A まで上げてもクエン チによる臨界電流の劣化は見られなかった。電流減衰時定数 を 1.5 s すると、240 A までは劣化が見られなかったが、260 A でのクエンチ試験後、臨界電流値の低下が観測された。この ときの線材断面積と銅安定化層断面積で平均した電流密度 はそれぞれ 383 A/mm², 779 A/mm²であった。

銅安定化層厚さが 20 μ m × 2 の SuperPower 線材で、電流 減衰時定数を 1 s とした場合、180 A までは劣化が見られなか ったが、190 A でのクエンチ試験で試料が焼損断線した。この ときの線材断面積と銅安定化層断面積で平均した電流密度 はそれぞれ 475 A/mm², 1188 A/mm²であった。

Fig. 2 には、試験後の線材の様子の例を示してある。劣化・ 焼損には完全に焼損する場合、バンプする場合、線形な電 圧が現れる場合など様々なケースがあった。 冷却条件やクエンチ過程における応力の状態など、実際の マグネットと短尺線材には違いがあるが、今回の実験結果は、 常伝導電圧検出、電源遮断、外部抵抗によるエネルギー吸 収という古典的方法での高温超伝導マグネットのクエンチ保 護の可能性を示唆するものである。

謝辞

本研究は科学技術振興機構の研究成果展開事業「戦略的 イノベーション創出推進プログラム」の支援によるものである。

_	Table 1. Sample information				
			Туре	FYSC-SCH04	
Fuildare		ikura	Width of sample	4.07 mm	
	Fujikura		Thickness of copper	on 41 μm	
			each side		
			Туре	SCS4050	
	Supe	rPower	Width of sample	4 mm	
	o up e		Thickness of copper	on 20 μm	
_			each side		
(a)	B = 2 T, 7	$V = 30 \text{ K}, V_{\text{th}} = 100 \text{ mV}$	$t_{\rm d} = 0.1 {\rm s}$	
	300			$J_{\text{tape}} = 426 \text{ A/mm}^2$	
		#15 0 311 k	L degraded	$J_{Cu} = 869 \text{ A/mm}^2$	
		#14 O 280 K		$J_{\text{tape}} = 383 \text{ A/mm}^2$	
	250	#12 O #11 O	#24 X(336 K)	$J_{Cu} = 779 \text{ A/mm}^2$	
		#10 O 207 k	#23 Q 296 K	$J_{tana} = 353 \text{ A/mm}^2$	
₹		#9 0 #8 0	#22 •	$J_{\rm Cu}^{\rm mape} = 719 \; {\rm A/mm^2}$	
änt	200	#7 0 175 k	(#21 O 231 K		
Ĭ	200				
Ũ		#6 O	#20 0		
	150	#5 O 162 K	#19 O 189 K		
	150	#4 O	#18 •	• Not degraded	
		#3 O 151 K	#17 O 169 K	♥ Not degraded ♥ Degraded	
	100	#2 0	#16		
(h	100	R = 2 T T	= 30 K V = 50 mV	t = 0.1 s	
(U	9	D = 2 1, 1	$-30 \text{ K}, r_{\text{th}} - 30 \text{ mv},$	$l_{\rm d} = 0.1 {\rm s}$	
	200	Burnt out	<u> </u>	$J_{\text{tape}} = 475 \text{ A/mm}^2$	
	200	#13 🗙		$J_{Cu} = 1188 \text{ A/mm}^2$	
A		#12 <u>0(382 K</u> #11 0		$J_{tape} = 450 \text{ A/mm}^2$	
nt (150	#10 0 259 K	Solder of VT4	$J_{\rm Cu} = 1125 \ {\rm A/mm^2}$	
ITC	150	#9 0	melted (T $>$ 412 K))	
C					
	100			• Not degraded	
	100	1		★ Degraded	
	т	1	1.3 <i>L</i>	(a)	
	Time constant of current decrease (s)				





Fig. 2 Photo of sample after experiments: (a) burn out, (b) bump.

素線絶縁のない複数のテープ線で構成される導体を用いた 高温超電導パンケーキコイルの局所的 Ic 低下に対する安定性 Stability against local critical current degradation in HTS pancake coil using conductor composed of multiple tape wires without wire insulation

<u>西岡 翼</u>,宮城 大輔,津田 理(東北大学);高尾 智明,塚本 修巳(上智大学) <u>NISHIOKA Tsubasa</u>, MIYAGI Daisuke, TSUDA Makoto (Tohoku Univ.); TAKAO Tomoaki, TSUKAMOTO Osami (Sophia Univ.) E-mail: tsubasa.nishioka.t1@dc.tohoku.ac.jp

1. はじめに

近年,高磁場化へ向けて高温超電導コイルの製作が行われているが,巻数を増やす程インダクタンスが増加し,異常時のコイル保護が遅れてしまう事が問題となっている。そこで,本研究では,導体間は絶縁されているものの,導体を構成するテープ線間は絶縁されていない2並列導体に着目し,局所的に通電特性が劣化した場合の電流・温度分布解析を行うことにより,コイルの安定性を検討した。

2. 解析方法 · 諸元

解析では、2 並列導体を 75 ターンしたシングルパンケーキ コイルを対象とした。Table.1 にコイルの諸元を示す。テープ線 の臨界電流値は、正常部が 200A であるのに対して劣化部を 100Aとし、電流分布解析には Fig.1 の電気回路モデルを用い た[1]。円周方向の分割数を 12 とし、18 周目の 1 要素が劣化 しているとした。また、温度分布解析は、初期温度を 77K とし、 断熱条件下で行った。なお、励磁速度を 40A/s、目標電流を 280A(負荷率 0.7)とし、目標電流到達後は、目標電流で一定 とした。

3. 電流分布解析結果

導体に劣化部が無い場合における,目標電流到達時と,十 分時間が経過した1000秒後の電流分布解析結果をFig.2に 示す。ここで,横軸は,コイルの巻数に対応し,縦軸は,並列 導体を構成する各テープ線の電流値に対応している。目標電 流到達時は,入力端(1ターン目)付近において,並列導体内 側(テープ線 1layer)に電流が集中する偏流現象が見られた。 しかし,出力端(75ターン目)に近づくにつれて,電流の大小が 逆転し,並列導体外側(テープ線 2layer)に電流が偏流した。 また,時間が経過するにつれて,偏流は次第に解消され, 1000秒後には,ともに一定の電流値に落ち着いた。導体に劣 化部がある場合の結果をFig.3 に示す。これより,劣化部だけ でなく,正常部においても偏流が発生し,1000秒が経過して も,偏流が解消されないことが分かった。

4. 温度分布解析結果

劣化部無しの場合は、目標電流到達直後(7 秒後)において、 コイル入力端・出力端付近で発熱が見られた。これは、Fig.2 の様に、コイル端部を中心に偏流が発生して、発熱が生じた ためである。その後、時間が経過するにつれて、偏流が解消 され、発熱量も減少したため、1000 秒後の温度上昇は全体と して0.04K程度であった。一方、劣化部有りの場合は、目標電 流到達直後に劣化部を中心として、局所的に0.07K程度の温 度上昇が見られたが、2350 秒が経過しても熱暴走は発生しな かった。なお、2350 秒後の劣化部付近の温度上昇は、1.93K 程度であった。以上より、素線絶縁の無い、複数のテープ線 で構成される導体を用いてコイルを構成すれば、劣化部があ り、転流時の最大電流が高負荷率になる場合でも、コイルの 熱的安定性を長時間保持できることが分かった。

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP16K06238 の助成を受けたもので す。

Table 1.	Specifications	of sample HTS	pancake coil
----------	----------------	---------------	--------------

Sample	
Coil.inner diameter. [m]	1.5
Tape thickness (Insulation) [mm]	0.22
Tape thickness (Non insulation)[mm]	0.16
Tape width[mm]	4.0
n value	33
Number of Turns	75



Fig.1 Electrical circuit for an HTS pancake coil using a conductor composed of two tape wires without wire insulation



Fig.2 Current distribution in an HTS pancake coil without local critical current degradation



Fig.3 Current distribution in an HTS pancake coil with local critical current degradation

参考文献

[1] Tao Wang et al: IEEE vol.25,no. 3 2015